フルゾーンの表面ガス吸収特性

Gas absorption Characteristics from liquid surface of FULLZONE reactor



(化)技術部 今中照雄 Teruo Imanaka

撹拌槽を用いたガス吸収反応においては、通気ガス吸収操作が一般的であるが、連続的に通気 することなく、反応で消費されるガスを液の自由表面から吸収させる表面ガス操作も行われてい る。ガス吸収速度に関しては、もちろん前者の方がすぐれているが、仮に表面ガス吸収操作で十 分な能力が得られれば、設備が簡素化され、運転操作も容易となるなどメリットが大きい。しか し、表面ガス吸収については解説された文献も少なく、撹拌機の形状と液側物質移動容量係数 *KLa*の関係が定量的に把握されているとは言えない。また、通気ガス吸収操作においても、現実 には表面ガス吸収性能が大きく影響を及ぼしている場合もあり、表面ガス吸収の特性を知ること は、いずれのガス吸収操作においても重要と言える。

本稿では、フルゾーンが他の撹拌翼より表面ガス吸収性能に優れていることと、液粘度や液高 さ等の操作因子と翼形状やバッフル条件などの形状因子が*K*_Laに与える影響を紹介する。

In gas absorption reaction using an agitated vessel, there are two kinds of operation system. The one is aerating operation from bottom which is generally adopted and the other is sucking operation from liquid surface which is used to absorb the gas consumed in the reactions without continuous aeration. As to the rection rate of gas absorption, the former is better than the latter. But, if the latter is improved to more efficient one than the former, it will have great advantages, such as simple facilities and easy operations. On the other hand, there are less papers reported on sucking operation from liquid surface, and the relationship between the type of agitator and overall capacity coefficient of gas absorption " K_La " is not cleary formulated. As the functions of sucking operation sometimes affect to that of aerating operation, it is very important in both gas absorption operations to know the characteristics of sucking operation.

This paper describes that the gas absorption of FULLZONE is superior to any other type of agitator and formation factors such as type of impeller and baffle condition affect to K_{La} .

Key Words

表面ガス吸収 *K*_La Gas absorption from liquid surface Overall capacity coefficiient of gas absorption

まえがき

当社の高効率撹拌翼フルゾーンは、化学工業界を はじめ、ファインケミカル、医薬、食品用途等の広 範囲の用途において順調に実績を積み重ねている。 特に難易度の高い撹拌プロセスに積極的に採用され、 従来の撹拌翼に比べ大きな改善効果をもたらしてい ることが多くのユーザーより公表されている¹⁾。

フルゾーンの優れた混合・循環特性から得られる, 広い粘度域での良好な混合,高い伝熱性能,液液系 及び固液系での低動力での均一分散性能等について は,既報^{2)~4)}にて詳細に報告した。さらにフルゾー ンは,気液系撹拌における自由表面からのガス吸収 特性についても,従来翼より極めて優れた特性を有 している。本稿では,このフルゾーンの表面ガス吸 収特性を,パラメータとして Pv値(単位容積当た りの撹拌動力)のみならず,粘度,液面高さやバッ フル強さ等も用いて解説するとともに,通気ガス吸 収特性について簡単に述べることとする。

1. ガス吸収

1.1 ガス吸収速度理論

気液系においてガスが単位接触面積当たり溶液中 に溶解する速度 N_A は、固液系の溶解速度や液液系 の抽出速度、さらには対流伝熱等の移動現象を考え る場合と同様に表現することができ、(物質移動係 数)×(濃度差)の形で与えられる。

$$N_A = K_L(C_1 - C) \tag{1}$$

ここで、KL は液側物質移動係数、C1 は気泡中のガ ス分圧と平衡な濃度、すなわちその液温度における 飽和濃度、Cは任意の時刻における液中のガス溶 解濃度であり、(C1-C)がガス吸収の推進力とな る。

また, A を気液の接触面積, U を液体積とすれば, 液中のガス濃度が増加していく速度 U dC/dt

はガスの溶解速度に等しいので,

$$N_A A = V_L \, dC/dt \tag{2}$$

と考えることができる。 よって、(1)(2)式より

$$\frac{dC}{dt} = K_L \frac{A}{V_L} (C_1 - C) \tag{3}$$

が成立する。

さらに A/ K を単位体積当たりの気液界面積 aとおけば,

$$\frac{dC}{dt} = K_L a(C_1 - C) \tag{4}$$

となる。

気液撹拌操作においては、単独で気液界面積*a*を 求めることは困難なため、*a*と液側物質移動係数*K*_L の積である液側物質移動容量係数*K*_L*a* が、ガス吸 収性能を表現する指標として用いられる。

この他にも, *K*_L*a* と相関関係が高いホールドアッ プや撹拌翼背面に生じる負圧が気泡の巻き込みによっ て減少することによる撹拌動力の低下等も,ガス吸 収性能を評価する指標として用いられることが多い。 しかし,表面ガス吸収性能の場合,これらホールド アップや撹拌動力の変化は極めて小さいため,よほ ど測定精度を向上させない限り信頼性のあるデータ をとることは困難である。

1.2 通気ガス吸収と表面ガス吸収

気液系撹拌には槽底からのガス吹き込み(通気ガ ス吸収)と液面からのガス吸収(表面ガス吸収)に よる2つの方式がある。

通気ガス吸収の場合,高いガス吸収能を得るため に,ガスの微細化を目的とした,タービン翼に代表 される高セン断型の撹拌翼と大きなバッフル効果を

第	1	表	ガス	吸口	収に対	L	τ	撹拌	装置	に求め	ß	れる仕様	

Table 1	Required	specification	for	agitating	system	of	gas	absorption	
---------	----------	---------------	-----	-----------	--------	----	-----	------------	--

Method of gas absorption	Aeration from bottom	Sucking from liquid surface
Type of impeller	High shear type	Discharge-circulating type
	(Flat disc turbine etc.)	(Pfaudler etc.)
Number of stage	Multi-stage	Multi-stages
Baffle condition	Nearly full	Partly
H/D	Large	Standard
Main effected factor for rate of gas absorption	Degree of dispersion of gas bubbles	Volume of sucked gas

もつバッフルが選定される。さらに、分散された気 泡の滞留時間を長くするため、槽径(D)に対する 液高さ(H)の比 H/D を大きく設計し、多段翼を 採用する。これに対し表面ガス吸収の場合は、液界 面の表面更新性能を重視し、吐出型の撹拌翼とバッ フル効果の小さなバッフルを選定する。また、自由 表面からガスを巻き込みやすくするために、H/D は一般的な値(1.0~1.5)を採用し、液面近くにも 撹拌翼を設置する。

言い換えれば, KLa の中の気液界面積 a につい て注目すると,通気ガス吸収の場合は与えられたガ ス流量の中で気泡径をできるだけ小さくして a を 大きくすることに対し,表面ガス吸収の場合は撹拌 槽内の自由表面での表面更新を積極的に行うことに よりガスを吸い込むことで a の増加が計られる。 以上のように,従来技術においては,2つのガス吸 収操作に要求される装置特性はそれぞれ異なるもの であり,これらを第1表にまとめる。

しかしながら、通気ガス撹拌操作と言っても、現 実には吹き込まれたガスと自由表面から吸引された ガスが混在して運転されている状況が容易に想定さ れる。たとえば Van Dierendonck ら⁵⁾は、通気 ガス撹拌における 8 枚平羽根タービン翼を用いたガ スホールドアップ ϵ (%)を次式で相関している。

 $\varepsilon = A \cdot U_g^{2/3} + B \cdot (n - n_0^*) \tag{5}$

A, B:装置形状及び物性値から得られる係数

- *Ug* : 空塔ガス線速
- n : 撹拌回転数

n₀* : 気泡吸い込み開始(特性) 撹拌回転数

この式の右辺の第2項は, 撹拌によるガス分散能 力だけでなく, 液表面からのガス吸引も考慮された 値となっている。また, 岡本によっても, 通気ガス 撹拌におけるガスホールドアップ特性と液表面から のガス吸引との関係が説明されている⁶⁾。

ガス吸収操作において、液面からのガス吸引のみ によるガス吸収操作よりも、通常は通気ガス吸収形 式の操作が多い。しかし通気ガス吸収において、特 に通気ガス空塔線速が遅く、比較的高い Pv 値を与 えて撹拌している場合は、前述のように表面からも ガスを巻き込んでいる可能性が高く、これがガス吸 収速度に大きく影響を与えていることがあることは 十分認識しておく必要がある。概念上、両方のガス 吸収操作は、次式のように考えることができる。

通気ガス吸収の場合:

$$(K_La)_B \propto (Q_B + Q_V)^{\alpha} \cdot P_V^{\beta}$$

但し
$$Q_V \propto Q_B^{\gamma} P_V^{\delta}$$
表面ガス吸収の場合:

$$(K_L a)_V \propto Q_V^{\theta} \cdot P_V^{\zeta} \tag{7}$$

但し $Q_V \propto P_V^{\eta}$

ここで, Q_B は通気ガス量, Q_V は吸い込みガス量 を示す。

1.3 KLaの測定

表面ガス吸収における KLa の測定には, 槽底からのガス吹き込みによる場合と全く同様に, 亜硫酸 ソーダの空気酸加反応においてヨウ素滴定により酸 化速度を算出する亜硫酸ソーダ法と, 溶存酸素計を 用い液中の酸素の溶解速度を直接測定するダイナミッ ク法が適用されることが多い。以下に,本稿で紹介 するデータの採取に用いた後者のダイナミック法の 測定方法について解説する。

- (1) 撹拌槽に水道水を所定量張り込む。
- (2) 槽底から窒素ガスを通気しながら撹拌する。
- (3) 溶存酸素濃度が 0.2 ppm以下になれば, 撹拌 と通気を止め, 液中の窒素ガス気泡が無くなる まで放置する。
- (4) 所定の回転数で撹拌し,溶存酸素濃度の経時 変化を溶存酸素計により測定する。
- (5) 溶存酸素濃度が飽和濃度の 95 % 程度になれ ば、測定を終了する。
- (6) KLa 算出式

(4)式において、初期条件として

$$t=0$$
の時 $C=C_0$ (8)

の条件で積分すると,

$$Ln(C_{1}-C) = -K_{L}a \cdot t + Ln(C_{1}-C_{0})$$
(9)

を得る。すなわち KLa は,

 $Ln\{(C_1-C)/(C_1-C_0)\}$ vs tのグラフの傾き として求めることができる。

このダイナミック法による K_La の測定は亜硫酸ソー ダ法に比べ測定が容易にできることが利点であるが、 注意すべきは溶存酸素計の応答遅れが顕著に現れる 範囲では使用できないことである。当社の計器(0-90%応答時間20秒)の場合、 $K_La < 200(1/Hr)$ の 範囲では遅れがほとんどないことを確認している。

2. フルゾーンの表面ガス吸収特性

前章では撹拌槽を用いたガス吸収操作一般につい て解説したが、本章においては、フルゾーンの表面 ガス吸収特性を K_{La} を用いて説明する。尚、本稿 で紹介する K_{La} は、すべて槽径(D) \oint 400 mmの 2:1半楕円鏡付円筒槽を使用し、溶存酸素計を用 いた前述のダイナミック法により測定された水一空 気系におけるものである。

2.1 フルゾーンと他形式翼との比較

 $n_0^* \propto Z i^{1/2}$

第1図にフルゾーンと他の翼形式の K_La の比較 データを示す。これよりフルゾーンは、同一 P_v 値 基準で他の翼の約3~4倍の K_La を示しているこ とがわかる。また一例として表面から巻き込んだガ スの分散状況を、写真1に示す。白濁しているのは、 巻き込まれたガスが分散されているためであり、こ の写真からもフルゾーンの表面ガス吸収能力が優れ ていることがわかる。次にその理由について述べる。 表面ガス吸収性能は、翼と液面の距離に大きく依 存する。このことは、前述の(5)式にて用いた気泡吸 い込み開始(特性) 撹拌回転数 n₀* が、

Zi:翼と液面の距離

なる関係があるとされている⁵⁾こと,さらに表面ガ ス吸収用途の撹拌槽には,現実に多段翼が多く用い



(10)

第1回 各撹拌翼に対するPvとKLaの関係

Fig. 1 Relationship between P_V and $K_L a$ for each impeller

Impeller	Pfaudler(2-stages)	Fullzone
$P_V = 0 \text{ KW/M}^3$		
<i>P</i> _V =1.0 KW/M³		
$P_V = 2.0 \text{ KW/M}^3$		

写 真 1 ガスの吸い込み状況

 $Photo.\,1 \quad \text{Condition of sucked gas}$

40



第2図 液液系の均一分散に至る動力の比較 Fig. 2 Comparison in power required for uniform dispersion of liquid droplets

られていることからも容易に想像できる。単純に考 えれば,他の翼に比べフルゾーンは,翼上端と液面 が極めて接近しているため低回転すなわち低動力で ガスを引き込みやすく,これが優れた性能を生み出 している理由の一つと言える。

さらにもう一つの理由は,引き込んだガスを液中 にホールドできる能力が大きいことである。一旦液 中に引き込まれたガスは撹拌翼で分散されると同時 に,撹拌翼先端の背面に発生する負圧部に集合し,

局所的にみれば翼近傍部のホールドアップが増加す る。よってこの負圧の大きさと負圧が生じる領域す なわち翼幅が大きいことが、ガスをホールドできる 要因となる。フルゾーンの場合、他の翼と比べ同一 Pr値では翼先端速度が遅いため負圧は小さいもの の、むしろ撹拌翼が夜深方向に長いためガスが槽内 全域にわたってホールドされやすいことが、大きく 影響しているものと推定される。写真1からも、フ アウドラー翼は翼近傍にガスが集合している傾向が あることに対し、フルゾーンは槽内全体に分散して いる様子がわかる。

第2図は、各撹拌翼の液液系撹拌における軽液の 均一分散性能を比較したものであり、フルゾーンが 他の翼形式に比べ低い動力で均一に分散できる性能 をもっていることがわかる。ガスを軽い物質と考え ればこの特性と表面ガス吸収は同じ理屈で説明する ことができ、このテストデータからもフルゾーンの ガス吸収特性を理解することができる。さらに同じ ことが固液系撹拌の軽い粉体の分散性能にも適用で きることは、容易に想像できる。

2.2 K_La に影響を与える因子

2.2.1 Pv值

第1図に示した通り, *K*_L*a* は *Pv* 値に大きく影響 を受ける。フルゾーンは

$$K_I a \propto P_V^{0.8 \sim 1.0} \tag{11}$$

の関係がある。 K_{La} が P_{V} の $0.8 \sim 1.0$ 乗に影響されることは、通気ガス操作の撹拌支配状態における $K_{La} \ge P_{V}$ の関係⁶⁾とほぼ同じであり、興味深い結果である。

2.2.2 H/D (液深/槽径)

フルゾーンを使って撹拌した時の,液面変化に対 する*K*_Laの変化を第3図に示す。液面を変化させ ることは、すなわち液面と翼上端との距離が変化す ることである。液面が下がってくると*K*_La は次第 に大きくなり、さらに翼上端を通過すれば一定の値 となる。前項でも述べたが、液面と翼上端との距離 は気泡の吸い込み状態に大きく影響し、本図はその ことを的確に表している。

多段翼系の場合は、液面が上段の翼より下になる と撹拌動力の低下と共に *K*_La も急激に低下するた め、液面変化の大きいプロセスにおいては、運転操 作が難しくなる。しかし、フルゾーンは液面が翼上 端から下がった後の液面変化に対しても、安定した 性能を発揮する。

尚,液面が翼上端近くまで下がってくると,特に 低粘度の場合液滴の飛沫が生じやすくなるため,こ のことが問題となる時は H/D が 1.1~1.2 の範囲で

Imp.	Tur (Single	bine -stage)	Pfau (Single	idler -stage)	Fullzone		
 h/S	Pv	KLa	P_{V}	K _L a	P_V	K _L a	
(-)	(kW/m^3)	(1/Hr)	(kW/m^3)	(1/Hr)	(kW/m³)	(1/Hr)	
1.0	1.5	4.0	1.5	3.1	0.35	14.1	
0.25	1.5	88.4	1.5	94.5	0.35	54.8	

第2表 バッフル挿入深さと表面ガス吸収性能の比較 Table 2 Comparison of h/S for performance of gas absorption from surface



第3図 フルゾーンの液高さとK_Laの関係 Fig. 3 Relationship between H/D and K_La of FULLZONE

使用することが望ましい。

2.2.3 w/D(バッフル強さ)

従来から表面ガス吸収の向上には、バッフル抵抗 を弱めることが有効とされてきた。バッフルを弱め ることで、円周方向の流れが強くなりボルテックス が積極的に形成される結果、自由表面(気液界面) の面積が大きくなると同時にガスを巻き込み易くな る。その一例を第2表¹⁾に示す。これは、バッフル の液面からの挿入深さを変えることで、バッフル効 果を変化させた場合の*KLa*の変化を示したもので あるが、従来翼(タービン翼、フアウドラー翼)で はバッフル効果を弱めることで極端に*KLa*が増加 していることがわかる。一方フルゾーンの場合、従 来翼ほどバッフル挿入深さの影響は受けない。

第4、5図は、フルゾーンを使って撹拌した時の、 バッフル形式、バッフル抵抗が K_{La} に与える影響 を示す。但し、いずれもバッフルは下鏡 T.L.まで 挿入している。第5図からは、w/D=0.05の時に 最も大きな K_{La} が得られていることがわかる。





第4図 フルゾーンの各種バッフルに対する Pv とK_Laの 関係

Fig. 4 Relationship between P_V and K_La for each baffles of FULLZONE





Fig. 5 Relationship between w/D and K_{La} of FULLZONE



第6図 フルゾーンの各粘度に対する Pv とKLa の関係 Fig. 6 Relationship between Pv and KLa for each viscosity of FULLZONE

前述よりフルゾーンの場合,従来翼に見られるほ どバッフル抵抗を弱めることが必ずしも K_La の増 加に寄与するとは言えず,かつ,全体的にバッフル 効果が K_La に与える影響も小さいと言える。一方, バッフル効果を混合特性から見た場合,2枚の 10%幅平板バッフル(w/D=0.05)を下鏡 T.L.ま で挿入することで最短の混合時間を得ることができ, これをフルゾーンの標準バッフルとして採用してい る。この混合性能も考慮に含んだ場合,w/D=0.05 のバッフルを T.L.まで挿入することが適切である と考える。

従来翼とフルゾーンではバッフル効果が K_La に 与える影響が異なり、従来翼に比べフルゾーンは比 較的強いバッフル条件下でもボルテックスを形成す ることなく、ガスを引き込む特性がある。したがっ て、特に伝熱のための蛇管コイルや多数のヘアピン コイルなどが設置されている(バッフル抵抗が強い) 場合でも、フルゾーンは容易に表面ガス吸収を行わ せることができる。

2.2.4 液粘度

第6図と第7図は、フルゾーンを用いて水及び数 種のCMC水溶液を撹拌した時の、見かけ液粘度に 対する *K*_La の変化を示したものである。第6図か



第7図 フルゾーンの粘度とK_Laの関係 Fig. 7 Relationship between viscosity and K_La of FULLZONE

らいずれの粘度においても直線の傾きはほぼ同じで あり、 K_{La} の P_{V} 値への依存率にほとんど差異が無 いことがわかる。また、第7図からは、粘度が 0.001 Pa・s と 0.1 Pa・s とを比較すると、 P_{V} 値が 1.0 kW/m³では K_{La} がそれぞれ約70と約7であり、 約1/10に減少していることがわかる。

*K*_L*a* が,液粘度の影響を大きく受けることは, 通気ガス吸収操作においてはよく知られたことであ る。これは,液粘度が上昇すると気泡まわりの境膜 が厚くなるなどにより物質移動係数 *K*_L が抑制され ること,粘度が高い液中では気泡が細分化されづら く気液界面積 *a* が低下することによる。表面ガス 吸収においても,全く同様の理由で *K*_L*a* が低下し ているものと考えられる。

さらに第7図においては、0.02から0.03Pa・sあた りから急激に*K_La*が低下している傾向が見受けら れる。CMC水溶液は粘度が約0.03Pa・sを越えると 凝塑性を示す。凝塑性流体を撹拌すると翼周辺での 粘度は下がり、翼から離れた部分では粘度が上がる。 このため、翼から離れた部分では気泡が合一しやす く、気液界面積が減少する。凝塑性が強まるほどに この傾向は強まり、ついには撹拌翼の周辺にしか気 泡を保持し得ない状態となる。このため、CMC水 溶液の場合、見かけ粘度の上昇による急激な*K_La* の低下が生じるものと推定される⁸¹。

このように考えた場合,他の翼形式と比べフルゾー ンはガスをホールドできる翼幅が広いと言う点にお



第8図 フルゾーンの d/Dと K_La の関係(表面ガス吸収) Fig. 8 Relationship between d/D and K_La of FULLZONE

いて, *K*_La の低下の度合も小さいものと推定するが, むしろガスホールド量の分布が槽長手方向に均一で あることのほうが,実際の反応操作面においては有 益であると考える。

2.2.5 翼スパン

第8図はフルゾーンの翼スパンを変化させていっ た場合の K_{La} の変化を示す。翼スパンが大きくな る、すなわちd/Dが大きくなるにしたがって、 K_{La} は増加する傾向にあり、今回テストを行った範 囲では、フルゾーンの標準スパンであるd/D=0.6が、最も大きい K_{La} を示した。

第8図には、 P_v 値が 1.0 kW/m³時の翼先端スピード πnd と混合時間 $n \cdot \theta m$ の変化も同時に示している。d/Dの増加と共に πnd が小さくなっている、すなわちガスの微細化能力は低下しているにもかかわらず、 K_{La} が増加傾向を示しているのは、ガスの吸い込み能力がそれ以上に高いために気液界面積a



第9図 フルゾーンの d/Dと K_La の関係(通気ガス撹拌) Fig. 9 Relationship between d/D and K_La of FULLZONE (aeration from bottom)

が増加していることによる。また、ガスの吸い込み 能力が高いことは、表面更新性に優れ混合時間 *n・θm* が短くなっていくことと同じ意味を持つと考 えられる。

3. フルゾーンの通気ガス吸収特性

フルゾーンの通気ガス吸収特性についても, 簡単 に紹介する。

フルゾーンは、通気ガス撹拌には最適と言われて いるタービン翼に比べ、Pv値一定条件においては 翼先端スピードが小さくなるため、セン断力すなわ ちガスの微細化能力が小さくなる。フルゾーンはむ しろ低せん断型に分類される撹拌翼である。しかし、 これまでに述べたようにフルゾーンは表面ガス吸収 に極めて優れた性能を持っているため、通気ガス撹 拌操作においても空塔ガス線速が小さくかつ撹拌動 力が大きい撹拌支配領域では、タービン翼と同等以 上のガス吸収速度を発揮する。

第9回は,空塔ガス線速 *U*_g を1 cm/sec とした時 の, *K*_L*a* に与える *d*/*D* の影響を調べたものである が,表面ガス吸収の特性(**第**8図)とは異なった状 況を示す。すなわち,*d*/*D* に対し *K*_L*a* は変極点を もち,通気ガス吸収においては *d*/*D*=0.45 が最適 であることがわかる。

つぎに、フルゾーン (d/D=0.6, 0.45) と 2 段ター ビン翼 (d/D=0.4)の比較データを第10図に示す。 $U_g=0.25$ cm/secの時、 P_V 値<0.9kW/m³の領域で は、フルゾーンよりタービン翼の方が大きい K_La を示すが、 P_V 値が0.9kW/m³を越えると逆転する。



第10図 Ugとd/Dに対するK_La関係(表面ガス吸収) Fig.10 Relationship between P_V and K_La for each Ug and each d/D

この程度の通気速度域では、フルゾーンの表面ガス 吸収能力が K_{La} の増加に大きく寄与している。 $U_q = 1.0 \text{ cm/sec}$ の時、通気ガスによるガスの上昇 流れが強まるため、表面からのガス吸収は押さえら れ、通気ガスの分散状態が K_{La} の支配的要因とな る。よって、 $U_q=0.25 \text{ cm/sec}$ で見られたような逆 転は起こることない。d/D=0.6ではタービン翼の 方が高い K_{La} を示すものの、d/D=0.45にすれば フルゾーンの方が高い K_{La} を示している。

前述の結果から、フルゾーンは、 $Ug \leq 1.0 \text{ cm/sec}$ の範囲の通気撹拌において、翼スパンを適切に選定 すれば、2段タービン翼と同等以上のガス吸収性能 を示すことがわかる。尚、本テストにおいてはあく まで撹拌翼のガス分散特性を比較するために、ガス はいずれの翼に対しても単孔ノズルから通気させた。

4. 改善事例

フルゾーンを適用する事によって実現できた,水 添反応におけるプロセス改善事例を紹介する。

水添反応においては、表面ガス吸収性能のみなら ず、固体粒子の均一浮遊性能、伝熱性能や均一混合 性能等が求められるが、第11図に示すように3段ター ビン翼からフルゾーンに変更することによって、次 に示す改善効果が確認された。

- (1) *K_La* の増加 表面ガス吸収性能に優れているため, *K_La* は 約2倍の値が得られた。
- (2) 触媒使用量の低減



第11図 フルゾーンを用いた改善事例

Fig.11 Illustration of improvement by FULLZONE

 槽底部, 槽壁部に偏在していた触媒を, 槽内 均一に浮遊させることができたため, 触媒の使 用量を10~20 % 低減できた。

- (3) 触媒破壊の防止 局所的な強セン断域がなくなったため、触媒 破壊が減少した。
- (4) 伝熱係数の向上総括伝熱係数が約20%向上した。
- (5) 前述の効果により、反応時間を1/2にすることができ、触媒使用量の削減によりコストダウンできた。
- 5. まとめ

次にフルゾーンの表面ガス吸収に対する特性をま とめる。

- フルゾーンは他形式の2段翼に比べ,同一 Pv 値基準で3~4倍のKLaを示す。
- (2) 液面が翼上面より上昇してくると K_La は減 少傾向を示すものの,逆に液面がそれより下がっ てきても K_La は変化せず一定の値を示す。
- (3) 表面ガス吸収性能は液粘度の影響を大きく受ける。特に凝塑性流体の場合は影響が大きい。
- (4) 表面ガス吸収に優れた翼スパンとバッフル強 さは、それぞれ d/D=0.6、w/D=0.05(2枚 の平板バッフル)である。これは、最も混合性 能が優れている組み合せと同じである。
- (5) 通気撹拌操作においても、比較的空塔ガス線
 速が小さい(U_g≤1.0cm/sec)領域であれば、

表面ガス吸収能力が分散(微細化)能力の低さ を補うため、フルゾーンを適用することが可能 である。特に、低セン断特性が同時に求められ るプロセスには有効である。

むすび

フルゾーンの表面ガス吸収特性を,当社テストデー タをもとに解説した。フルゾーンは,先に紹介した 水添反応の他,発酵培養槽や塩素化反応など多くの 適用実績があり,各ユーザーにおいてそのすぐれた 性能が立証されている。

また、当社の播磨製作所には従来の模擬液を使用 する可視テスト機に加え、1年前に60 Lt.のパイロッ トテスト機⁹⁾を製作導入し、これら2つのテスト装 置で社内及び客先テストに対応できる体制をとって いる。これらのテスト装置を有効に活用することに より、効率よく信頼性の高いデータを取得し、今後 さらに最適な撹拌仕様が決定できるよう努力してい く考えである。

- <記号の説明>
 - P_V (kW/m³):単位容積当たりの撹拌動力 N_A (g·mole/cm³sec):溶解速度 K_L (cm/sec):液側物質移動係数 C_1 (g·mol/cm³):液体中におけるガスの飽和溶解濃度 C (g·mol/cm³):液体中におけるガスの溶解濃度 A (cm²):気一液の接触面積 V_L (cm³):液体積 a (cm²/cm³):単位体積当たりの気液界面積 K_La (l/sec,l/hr):液側物質移動容量係数 D (m,mm):槽径 ε (--):ガスホールドアップ

- Ug (cm/sec):空塔ガス線速
- n (r/m, r/sec): 撹拌回転数
- no* (r/m): 気泡吸い込み開始(特性) 撹拌回転数
- Zi (m, mm): 翼と液面の距離
- H (m,mm): 槽底から液面までの高さ
- h (m,mm):液面からのバッフル挿入深さ
- *w/D*(—): バッフル強さ
- d (m,mm):翼スパン
- *πnd* (m/sec): 翼先端スピード
- *θm* (sec): 混合時間
- *n*・*θm* (−): 無次元化された混合時間
- ρ(kg/m³):液密度
- μ (Pa·s): 液粘度

[参考文献]

- 1) たとえば 特開平6-16708 (住友ダウ㈱), 特開平6-28 7203 (日本ゼオン㈱) など
- 2) 菊池雅彦ほか、神鋼パンテツク技報、Vol. 35, No.1 (1991) P6
- 3) 菊池雅彦ほか、神鋼パンテツク技報、Vol.35, No.3 (1991) P6
- 4) 徳岡洋由, 神鋼パンテツク技報, Vol.38, No.1 (1994) P11
- L.L. Van Dierendonck et al., Chem. React. Symp., 1968, Pengamon, P. 205
- 6) 岡本幸道,神鋼フアウドラーニュース, Vol. 26, No.
 3 (1982) P8
- 7) 徳岡洋由, 神鋼パンテツク技報, Vol.36, No.3 (1992) P5
- 8) 岡本幸道, 神鋼フアウドラー技報, Vol.27, No.3 (1983) P1
- 9) 伊藤久善, 神鋼パンテツク技報, Vol.41, No.1 (1997) P80

連絡先

今 中 照 雄 化工機事業部 技術部

T E L 0794 - 36 - 2517 F A X 0794 - 36 - 2578 E-mail t.imanaka@ pantec. co.jp